View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk

brought to you by T CORE

1603

物理化学学报(Wuli Huaxue Xuebao)

October

Acta Phys. -Chim. Sin., 2007, 23(10): 1603- 1606

[Note]

www.whxb.pku.edu.cn

# 单根一维 TiO<sub>2</sub> 纳米线的电子输运性能

### 孙 岚 左 娟 赖跃坤 聂茶庚 林昌健\*

(厦门大学化学化工学院化学系,固体表面物理化学国家重点实验室,福建厦门 361005)

摘要: 采用电化学诱导溶胶-凝胶法,在多孔氧化铝模板(AAO)的纳米孔道内制备了直径分别为 60 和 20 nm 的 锐钛矿型 TiO<sub>2</sub> 纳米线阵列.利用原子力显微镜(AFM)技术,在半接触模式下得到了 TiO<sub>2</sub> 纳米线的形貌像,在接 触模式下测量了单根 TiO<sub>2</sub> 纳米线的 I-V 曲线. TiO<sub>2</sub> 纳米线的电子输运性能表现为半导体的性质. TiO<sub>2</sub> 纳米线的 导通电压值明显小于 TiO<sub>2</sub> 块体,并且随着 TiO<sub>2</sub> 纳米线直径的减小,导通电压值增大.

关键词: 单根一维纳米线; TiO<sub>2</sub>; 电子输运性能; I-V曲线 中图分类号: O649

## Electrical Transport Properties of Individual TiO<sub>2</sub> Nanowire in One Dimension

SUN Lan ZUO Juan LAI Yue-Kun NIE Cha-Geng LIN Chang-Jian<sup>\*</sup> (State Key Laboratory of Physical Chemistry of Solid Surfaces, Department of Chemistry, College of Chemistry and Chemical Engineering, Xiamen University, Xiamen 361005, Fujian Province, P. R. China)

Abstract: The anatase  $TiO_2$  nanowire arrays with 60 nm diameter and 20 nm diameter were prepared within the nanochannels of anodic aluminum oxide (AAO) template by an electrochemically induced sol-gel method. Atomic force microscopy (AFM) technique was applied to map topographic image at half-contact mode and to measure current-voltage characteristics of individual  $TiO_2$  nanowire at contact mode. The I - V characteristics of individual  $TiO_2$  nanowire by AFM revealed semiconductor characteristics. The bias voltage resulting in a measurable current on individual  $TiO_2$  nanowire was much lower than that on the bulk  $TiO_2$  materials, and its value increased with the diameter of individual nanowire decreasing.

Key Words: Individual nanowire in one dimension; TiO<sub>2</sub>; Electrical transport property; I- V curve

近年来,以一维半导体纳米材料为基本单元构 筑纳米激光器、纳米传感器等纳米原型器件,已成 为纳米科技领域的研究热点之一.一维半导体纳米 材料的特性对纳米器件的最终性能具有决定性影 响,因而对单根纳米线电子输运特性的研究无论从 手段上还是从性能优化上都显得尤为重要.半导体 材料的电阻率是判断材料掺杂浓度的一个主要参 数,其测量方法通常有传统的二探针法、四探针法 或扩展电阻法等<sup>[1-3]</sup>,然而这些方法中所用探针的有 效接触半径均为微米级,并不适用于直接测量一维 半导体纳米线的电子输运性能. Bockrath<sup>(4)</sup>和 Lee<sup>[5]</sup> 等人于 1997 年报道了碳纳米管束的电子输运性能, 他们在未经组装的情况下直接利用随机沉积的方法 将碳纳米管分散于基体上,任意选取一根碳纳米管 束,采用四探针法对纳米束进行电子输运性能的测 量,因而具有一定的偶然性和选择性,并且这种随机 测试的方法仅局限于单根纳米束或线状材料性能的 测量.为了制作纳米原型器件,必须将一维纳米材料 进行相应的组装.倘若能直接测量一维纳米线阵列 原型器件的电子输运性能,将对其实际应用具有重

Received: February 23, 2007; Revised: June 11, 2007; Published on Web: July 13, 2007. 'Corresponding author. Email: cjlin@xmu.edu.cn; Tel: +86592-2189354. 国家自然科学基金(50571085)资助项目

© Editorial office of Acta Physico-Chimica Sinica

要的意义.

多孔氧化铝(AAO)是一种性能稳定的模板,能 够提供孔径从 10 nm 至几百纳米的有序多孔结构. 采用 AAO 模板辅助生长的方法可以有效地制备出 尺寸均匀、排列有序的纳米线阵列及其复合体系,并 且可以通过改变模板柱形孔径的大小和膜厚来调节 纳米线的直径和长度,有利于对纳米线阵列的性能 进行优化,为制备纳米原型器件提供了基础,二氧化 钛(TiO<sub>2</sub>)纳米线因其在气体传感器<sup>[6]</sup>、湿度传感器<sup>[7]</sup>、 太阳能电池<sup>10</sup>、纳米电子器件<sup>19</sup>、锂电池<sup>10-11</sup>等方面具 有广阔的应用前景,引起人们极大的研究兴趣,但对 TiO2的电子输运性能的研究目前尚未见报道.本文 以 AAO 为模板, 采用电化学诱导溶胶-凝胶法制备 了 TiO<sub>2</sub>纳米线. 利用模板的空间限域效应, 在室温 下用原子力显微镜(AFM)的导电针尖,分别以半接 触模式和接触模式观察纳米线的微观结构和直接测 量纳米线阵列中单根 TiO<sub>2</sub>纳米线的 I-V 特性, 对 TiO。纳米线的电子输运性能进行了分析和研究.

- 1 实验部分
- 1.1 试剂和仪器

磷酸、氢氧化钠、过氧化氢、氨水和硫酸均为分 析纯,上海国药集团化学试剂有限公司生产.氯化汞 为分析纯,广东省汕头市西陇化工厂生产.采用 LEO 1530型 SEM 观察 AAO 模板和 TiO<sub>2</sub>纳米线的 形貌,采用英国 Renishaw R1000型拉曼谱仪测量 TiO<sub>2</sub>纳米线的拉曼光谱.

### 1.2 TiO<sub>2</sub>纳米线阵列的制备

采用两步氧化法<sup>112</sup>制备了不同孔径的多孔氧化 铝模板.将 AAO 模板浸泡在饱和 HgCl<sub>2</sub> 溶液中溶 去未氧化的铝,在 30 的 0.5 mol·L<sup>-1</sup> H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> 溶液中 浸泡约 10 min,除去模板底部的阻挡层,然后在模 板的一面溅射一层 Au 膜以提供导电接触.用电化 学诱导溶胶-凝胶法<sup>113</sup>,在多孔氧化铝模板孔内制得 了 TiO<sub>2</sub> 纳米线.具体的制备过程为:首先将钛粉溶





图 2 TiO<sub>2</sub> 纳米线和所用氧化铝模板(插图)的 SEM 图像 Fig.2 SEM images of TiO<sub>2</sub> nanowires and its corresponding AAO template(inset)

解在体积比为 1 1 的过氧化氢和浓氨水的混合溶液 中,得到黄色溶胶. 然后加热除去多余的过氧化氢和 浓氨水. 在上述溶胶中加入 4 mol·L<sup>-1</sup> H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 溶液, 得到红色凝胶. 以一面覆盖有金膜层的模板为工作 电极,饱和甘汞电极(SCE)为参比电极, 铂电极为辅 助电极, 红色凝胶为电解液, 恒电位 (-0.9--1.2 V) 沉积 TiO<sub>2</sub>. 然后用三次蒸馏水对样品进行充分清洗. 最后将样品在 450 下焙烧 24 h, 获得 TiO<sub>2</sub> 纳米线 阵列.

#### 1.3 单根 TiO<sub>2</sub> 纳米线的电子输运性能的测量

TiO<sub>2</sub> 纳米线/AAO 阵列形貌和 TiO<sub>2</sub> 纳米线 I- V 特性测试示意图见图 1. 为了用 AFM 测定单根 TiO<sub>2</sub> 纳米线的电子输运性能,将样品放入 0.5 mol·L<sup>-1</sup> NaOH 溶液中,部分溶去氧化铝模板,通过精确控制 浸渍时间,可以得到长度约 100-200 nm 的露头部 分的 TiO<sub>2</sub> 纳米线.用三次蒸馏水清洗样品至中性, 再进行超声清洗.单根 TiO<sub>2</sub> 纳米线的电子输运性能 用 NT-MDTP47 型扫描探针显微镜在大气中和室温







下进行测量. 首先在半接触模式下测量露头的纳米 线形貌, 然后切换为接触模式测量单根 TiO<sub>2</sub> 纳米线 的 I- V 特性. 从TiO<sub>2</sub> 纳米线的 AFM 形貌像上, 选择 高度一致、彼此交界处有显著色差的单根纳米线进 行测量, 以保证单根纳米线的独立性. 为了提高测量 结果的准确性, 针尖需落在纳米线头的中央.

2 结果与讨论

图 2 为全部溶去 AAO 后 TiO<sub>2</sub> 纳米线的 SEM 图像,其中插图为制备 TiO<sub>2</sub> 纳米线所用 AAO 模板 的 SEM 图像.由图可见,TiO<sub>2</sub> 纳米线排列较为整齐, 尺寸均匀,其直径(约 60 nm)与所用模板的孔径(约 60 nm)一致.

图 3 为 TiO<sub>2</sub>/AAO 纳米线阵列的拉曼光谱. 图 中显示, 大约在 150(E<sub>9</sub>)、199(E<sub>9</sub>)、398(B<sub>19</sub>)、513(A<sub>19</sub> 和 B<sub>19</sub>)和 635 cm<sup>-1</sup>(E<sub>9</sub>)处有五个谱峰, 分别与纯锐钛矿 型 TiO<sub>2</sub> 的峰位相对应<sup>[13]</sup>, 这表明制得的 TiO<sub>2</sub> 纳米线 为锐钛矿型结构.

AFM 半接触模式测得的 TiO<sub>2</sub> 纳米线形貌如图 4 所示. 可以看出, 实际直径为 60 和 20 nm 的纳米 线露头, 在 AFM 形貌图像中看起来直径却分别为 90- 100 nm 和 50- 60 nm, 这是 AFM 针尖的放大效 应所致.

将 AFM 针尖接触在 TiO<sub>2</sub> 纳米线头的中央(图 4a中箭头所指), 在接触模式下, AFM 针尖作为一个 电极, Au 基底作为另一个电极, 与 TiO<sub>2</sub> 半导体纳米 线构成了两个 M-S 肖特基势垒. 在接触模式下测定 的单根 TiO<sub>2</sub> 纳米线的 I- V 曲线如图 5 所示. 曲线显 示出非线性的、对称的 I- V 特性, 这与 Muster 等<sup>[14]</sup> 采用随机沉积方法用四探针和二探针测得的单根 V<sub>2</sub>O<sub>5</sub> 纳米线的 I- V 曲线类似. 块体 TiO<sub>2</sub> 的能带大约在 3.18 eV, 理论上需要 较高的偏压(>4 V)才有可能检测到电流的存在<sup>[15]</sup>, 而在本实验中, 直径为 60 和 20 nm 的单根 TiO<sub>2</sub> 纳 米线分别在偏压为 0.5 和 0.7 V 处有一明显的电流 值, 分别约为 0.068 和 0.065 nA. 表明一维纳米材料 的电子输运特性与相应的块体材料相比, 具有显著 差异.

据 Du 等<sup>[16]</sup>报道, AAO 在加热过程中, 当未被完 全氧化的铝与空气中的氧形成新的氧化铝时, 很可 能生成大量的氧空穴, 同时当新的多孔氧化铝膜形 成的速率大于 O<sub>2</sub> 在多孔氧化铝中的扩散速率时, O<sub>2</sub> 将与 AAO 内未完全氧化的铝反应, 因此在加热过 程中, 在 AAO 上已有大量的 O<sup>-</sup>(单离子氧空穴)中 心生成.在 TiO<sub>2</sub>/AAO 的焙烧过程中, 一方面热处 理所产生的 H<sub>2</sub>O 使氧不足, 而且 TiO<sub>2</sub> 也极易失去 氧而变成氧缺位型结构, 禁带宽度变窄, 成为半导 体;另一方面, 在 AAO 模板孔壁上的 O<sup>-</sup>被 TiO<sub>2</sub> 的 —Ti—O—结构中的 O<sup>2</sup> 占据, 因而使 TiO<sub>2</sub> 纳米线中 O浓度大大增加, 这也是使禁带宽度变窄的原因.



从图 5 可以看出, 孔径为 20 nm 的 TiO<sub>2</sub> 纳米线 的导通电压为 0.7 V, 比孔径 60 nm 的纳米线导通电 压 0.5 V 大. 可能是因为随着纳米线直径的减小, 禁 带宽度变宽<sup>[17]</sup>, 因而导通电压增加. Serpone 等<sup>[18]</sup>报 道, TiO<sub>2</sub> 颗粒在尺寸大于 1.0 nm 时不存在量子效 应. 实验中 TiO<sub>2</sub> 纳米线的直径分别为 60 和 20 nm, 所以 TiO<sub>2</sub> 纳米线的 I- V 曲线并未呈现纳米量子隧 穿效应所应出现的多个台阶.

#### 3 结 论

本文采用电化学诱导溶胶-凝胶法制备了直径 分别为 60 和 20 nm 的锐钛矿型 TiO<sub>2</sub> 纳米线.采用 AFM 的半接触模式和接触模式,分别测得了 TiO<sub>2</sub> 纳米线的形貌和 I- V 特性.结果表明,单根 TiO<sub>2</sub> 纳 米线的电子输运性能表现为半导体性质.TiO<sub>2</sub> 纳米 线的导通电压值明显小于 TiO<sub>2</sub> 块体,并且随着纳米 线直径的减小,导通电压值增大.研究表明,AFM 导 电针尖有可能用于直接测量单根纳米线材料 I- V 特性.

#### References

- Kivaisi, R. T.; Samiji, M. Solar Energy Materials and Solar Cells, 1999, 57(2): 141
- 2 Muzykov, P. G.; Khlebnikov, Y. I.; Regula, S. V.; Gao, Y.; Sudarshan, T. S. Journal of Electronic Materials, 2003, 32(6): 505
- 3 Oussalah, S.; Djezzar, B.; Jerisian, R. Solid-State Electronics,

2005, 49(10): 1617

- 4 Bockrath, M.; Cobden, D. H.; McEuen, P. L.; Chopra, N. G.; Zettl, A.; Thess, A.; Smalley, R. E. Science, 1997, 275: 1922
- 5 Lee, R. S.; Kim, H. J.; Fischer, J. E.; Thess, A.; Smalley, R. E. Nature, 1997, 388: 255
- 6 Varghese, O. K.; Grimes, C. A. J. Nanoscience Nanotechnology, 2003, 3(4): 277
- 7 Wang, G.; Wang, Q.; Lu, W.; Li, J. H. J. Phys. Chem. B, 2006, 110: 22029
- 8 Jiu, J. T.; Isoda, S.; Wang, F. M.; Adachi, M. J. Phys. Chem. B, 2006, 110: 2087
- 9 Kim, H.; Lee, J.; Song, Y. J.; Choi, B. Y.; Kahng, S. J.; Kuk, Y. Thin Solid Films, 2004, 464- 465: 335
- Armstrong, G.; Armstrong, A. R.; Bruce, P. G.; Reale, P.; Scrosati, B. Adv. Mater., 2006, 18: 2597
- Wang, Q.; Wen, Z. H.; Li, J. H. Inorganic Chemistry, 2006, 45 (17): 6944
- 12 Masuda, H.; Satoh, M. Jpn. J. Appl. Phys., 1996, 35: 126
- Miao, Z.; Xu, D. S.; Ouyang, J. H.; Guo, G. L.; Zhao, X. S.; Tang,
  Y. Q. Nano Letters, 2002, 2(7): 717
- 14 Muster, J.; Kim, G. T.; Krstic, V.; Park, J. G.; Park, Y. W.; Roth, S.; Burghard, M. Adv. Mater., 2000, 12(6): 420
- Liu, S. J.; Wang, P. Y. Electronic Component & Materials, 1999, 18(6):5 [刘世军,王培英. 电子元件与材料, 1999, 18(6):5]
- Du, Y.; Cai, W. L.; Mo, C. M.; Chen, J. Appl. Phys. Lett., 1999, 74 (20): 2951
- 17 Gao, T.; Meng, G. W.; Zhang, L. D. J. Phys.: Condens. Matter, 2003, 15: 2071
- Serpone, N.; Lawless, D.; Khairutdinov, R. J. Phys. Chem., 1995, 99: 16646